

別表1 機器利用料金表(利用細則第7条関係)

分類	機器名	メーカー・型式	付属装置	基本料金	備考
電子顕微鏡	透過型電子顕微鏡	JEOL JEM-3200FS	CMOSカメラ, 電子線トモグラフィー	2,800/h	オープンファンシリティ使用規程適用
"	"	JEOL JEM-2100	CCDカメラ, 電子線トモグラフィー	1,500/h	
"	クライオ電界放出走査型電子顕微鏡	JEOL JSM-6701F/ALTO2500	クライオユニット	1,500/h	
"	電界放出走査型電子顕微鏡	JEOL JSM-6301F		1,100/h	
"	低真空走査型電子顕微鏡	JEOL JSM-5310LV		600/h	
顕微鏡	超解像顕微鏡	LEICA TCS SP8 STED 3X		2,600/h	超解像モード使用時
				1,700/h	共焦点モード使用時
"	共焦点レーザー顕微鏡	LEICA TCS SP5		1,200/h	
"	光学顕微鏡及びカメラシステム	ZEISS AXIOPHOTO		100/h	オープンファンシリティ使用規程適用
分光分析装置	顕微分光光度計	ZEISS MPM-800		200/h	
分析装置	表面プラズモン共鳴測定装置	BIACORE T100		700/h	
"	リアルタイムPCR装置	ROCHE LightCycler480		200/h	
試料作製装置	クライオスタット	LEICA CM-3050S		400/h	
"	超マイクローム	Reichert-Nissei ULTRACUT N		100/h	
"	"	LEICA EM UC7		100/h	
"	凍結超マイクローム	LEICA ULTRACUT S/FCS		200/h	
"	回転式マイクローム	LEICA RM 2255		100/h	
"	高圧凍結装置	LEICA EM PACT2		200/h	
"	凍結置換装置	LEICA EM AFS2		100/h	
"	カーボンコーター	真空デバイス VC-100		100/h	
"	t-ブタノール凍結乾燥器	EIKO ID-2		100/h	
"	臨界点乾燥器	LEICA EM CPD300		100/h	
"	フリーズレプリカ装置	JEOL JFD-9010		300/h	コーティング材料の使用料は別, 消耗品使用料金表を参照
"	マグネトロンスパッター	HITACHI E-1030		100/h	
"	マグネトロンスパッター	真空デバイス MSP-20MT		100/h	コーティング材料の使用料は別, 消耗品使用料金表を参照
"	オスミウムコーター	真空デバイス HPC-20		200/h	コーティング材料の使用料は別, 消耗品使用料金表を参照
"	真空蒸着装置	JEOL JEE-4X		100/h	
"	真空蒸着装置	JEOL JEE-5B		100/h	
"	マイクロウェーブ迅速試料処理装置	東屋医科器械 MI-77		100/h	